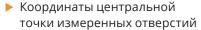
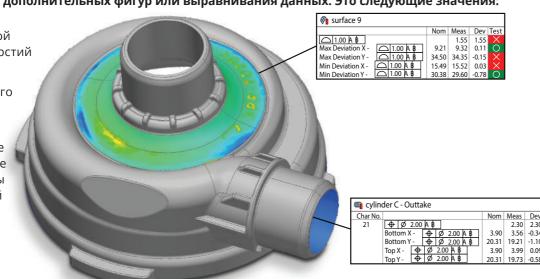


Быстрое определение корректирующих действий с использованием производных размеров из расчетов GD&T

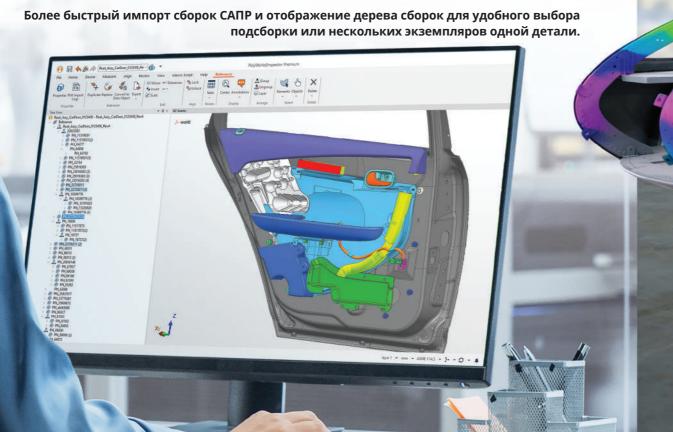
Анализ значений отклонений, связанных с GD&T, и их местоположения для диагностики и устранения производственных дефектов, а также мониторинга статистических трендов. Дополнительная информация GD&T Position and Profile мгновенно предоставляет значения, описывающие фактические измеренные отклонения, выраженные в рамках выравнивания базовой системы координат, без необходимости создания дополнительных фигур или выравнивания данных. Это следующие значения:



- Координаты верхнего, нижнего и максимального отклонения осевых фигур
- Наиболее существенные отклонения внутри и вне материала и координаты профилей поверхностей

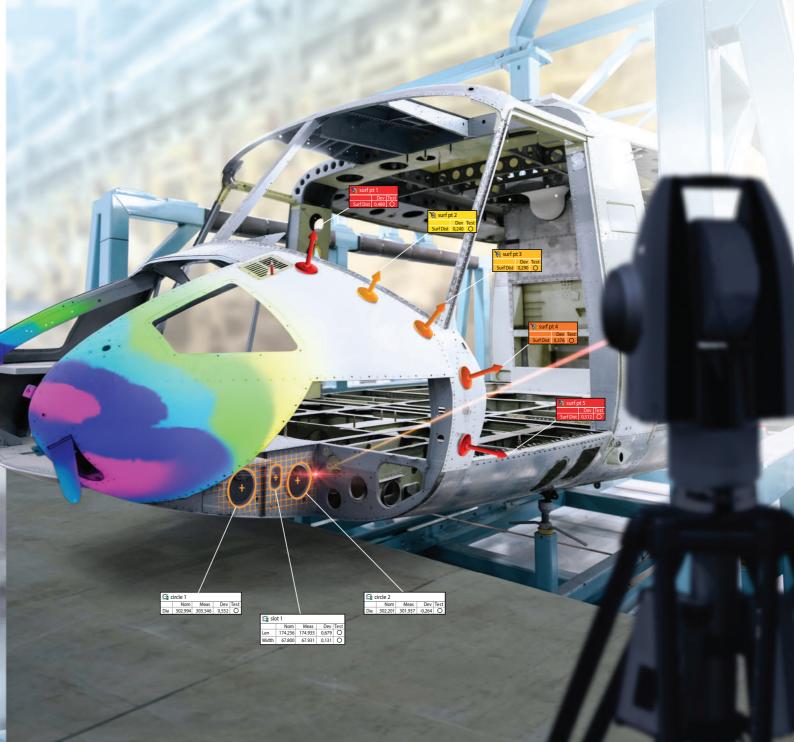






Автоматический контроль крупных деталей благодаря сочетанию одноточечных измерений и инструментов сканирования поверхностей

PolyWorks | Inspector предлагает новые гибридные плагины для измерительных приборов Leica Absolute Tracker ATS800 и API Dynamic 9D Ladar, которые позволяют измерять определенные точки или сканировать определенные области. Эти устройства можно использовать как бесконтактные измерительные инструменты или же в режиме сканирования — для просмотра цифрового вывода данных, измерения фигур с использованием заранее заданных точек измерения, а также в рабочих процессах построения/проверки, при измерении выравнивания точек поверхностей, при сканирования поверхностей произвольной формы и призматических поверхностей. Кроме того, можно использовать гибридные плагины в редакторе последовательностей для автоматизации контрольных измерений нескольких



Выполнение тактильного сканирования с помощью КИМ ZEISS

Используйте наши методы измерения на базе тактильного сканирования с ким-ос

Обработка более сложных поверхностей САПР с помощью нашей вспомогательной технологии определения последовательности КИМ

Наша знаменитая вспомогательная технология определения последовательностей, упрощающая создание последовательности измерений для КИМ с ЧПУ, стала еще более интеллектуальной:

- Поддерживает обрезанные цилиндры, конусы и сферы
- Автоматически уменьшает увеличенное расстояние исключения, чтобы обеспечить измеряемость фигур
- ▶ Лучше обрабатывает узкие конусы

Расширение инструментария для лазерного сканирования на базе КИМ

Продлите срок службы вашего КИМ с ЧПУ, модернизировав его с помощью лазерного сканера. С помощью PolyWorks|Inspector 2025:

- ► Используйте возможности новейших моделей сканеров Kreon и LK, сканеров Kreon на контроллерах Renishaw и LK, сканеров Nikon на контроллерах Renishaw и сканеров ZEISS LineScan (посредством I++)
- Сэкономьте время и предотвратите ошибки при использовании модели САПР для определения или выбора ориентации сканера, предварительно просматривая плоскость лазера и корректируя ее ориентацию (когда это возможно)
- Сократите количество путей сканирования и ускорьте создание последовательности, повторно используя путь сканирования с другой стартовой точкой

© InnovMetric Software Inc., 2025. Все права защищены. PolyWorks® является зарегистрированной торговой маркой компании InnovMetric Software Inc. InnovMetric и PolyWorks Inspector являются торговыми марками компании InnovMetric Software Inc. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев.



Главный офис корпорации:



InnovMetric Software Inc.